

# 集積化 MEMS 技術研究会

## 優秀論文賞/優秀ポスター賞/研究奨励賞

集積化 MEMS 技術研究会では、優秀な研究発表を表彰しています。

### ・優秀論文賞/優秀ポスター賞

本研究会の活動は、MEMSとLSI両技術分野の融合を図り国内の産業および学術に貢献することです。また、今後のLSIとMEMSが融合した技術基盤構築と異分野の人的ネットワーク等の連携に寄与することであり、本研究会が主催もしくは共催し、かかる目的に寄与すると考えられる優れた論文、ポスター（ポスター発表、展示内容等）を表彰するために「優秀論文賞」「優秀ポスター賞」を設けました。

### ・研究奨励賞

本研究会の活動の活性化と若手研究者の育成を図るために、本研究会が主催または共催する研究発表会で優れた研究成果を積極的にアピールした若手研究者を表彰する「研究奨励賞」を設けました。受賞資格は、発表時の満年齢が33歳以下で、過去に本研究会奨励賞あるいは応用物理学会奨励賞を受賞していない方。

受賞規定の詳細は [HP](#) を参照願います。